マイクロ波放電式イオンエンジンの性能向上に関する研究

Performance Improvement of Microwave Discharge Ion Engine

〇谷 義隆・神田 大樹(東大)月崎竜童・細田 聡史・西山 和孝・國中 均(宇宙航空研究開発機構)

○Yoshitaka Tani • Daiki Koda(The University of Tokyo) Ryudo Tsukizaki • Hosoda Satoshi • Kazutaka Nishiyama • Hitoshi Kuninaka (JAXA)

Abstract (概要)

The microwave discharge type ion engine $\mu 10$, mounted on "Hayabusa" overcomes deterioration due to electrodes wearing, which is the one of the lifetime problems for the DC discharge type ion engines, and its operational time in the space has reached about 40,000 hours. In order to apply this engine to the future missions, improving thrust of $\mu 10$ is indispensable. The objective of this research is to optimize the shape of the discharge chamber of $\mu 10$, and the experiment was carried out with the position of the grid variable. As a result, the thrust increases about 10 mA without increasing the input power.

1. 概 要

日本の小惑星探査機はやぶさに搭載されたマイクロ波放 電式イオンエンジンμ10は、放電に電極を用いない無電極放 電スラスタであり、電極損耗による性能劣化を根本的に解決 したエンジンである¹⁾. このエンジンは、はやぶさのサンプ ルリターンミッションを通じて4機累計40,000時間の宇宙 作動を達成し、実運用において高信頼性を実証している²⁾.

このエンジンは、従来のエンジンで用いられてきたホロー カソードを用いることがないため地上での大気暴露時の取 扱が容易であること、複雑な電源システムが不要であること、 単一のマイクロ波電源でイオン源と中和器の2つを取り扱 うことができることなど、運用上の利点が存在する.一方で、 表1に示すように、その推力は他の同口径程度のスラスタと 比較すると見劣りする^{3,6}. 今後の探査将来ミッションへの 適用を考慮すると、µ10の推力増強は必須の課題である. 電 流値換算で200mA 級のイオン源が望まれる.

本研究では、従来固定のパラメータであったグリッドの位置を可変として、ビーム電流およびビームプロファイルを測定した。

表1 イオンスラスタの比較

	μ10	RIT10	T5	XIPS13
Туре	ECR	RF	DC	DC
Diameter, mm	10	10	10	13
Thrust, mN	10	15	18	17.2
Specific impulse, s	3080	3000	3000	2507
Power, W	405	459	476	421
Lifetime, hour	15,000	10,000	10,000	_
Thrust efficiency, %	38	52	55	50

2. 実験手法

2.1 マイクロ波放電式イオンスラスタ 図1にマイクロ波 放電式イオンスラスタμ10の概略図を示す.μ10は大きく分 けて導波管・放電室・グリッド支持リング・中和器の4つの 構成部分からなる.外部から投入される資源はマイクロ波・ 推進剤ガス・加速用電力のみであり, 消耗品は推進剤ガスの みである. 推進剤ガスおよびマイクロ波は、各々電気的絶縁 部材を介して導波管底部より投入される. 投入されたマイク 口波はスラスタ内部で定在波を形成し, 放電室内部に円錐リ ング状に2列配置されたサマリウムコバルト磁石と軟鉄ヨ ークによる磁気回路で形成された磁場領域にて,電子を電子 サイクロトロン共鳴 (ECR) 加熱する. この磁気回路は同時 に電子閉じ込め効果を有しており,次期ミラーにより電子の 壁面損失を防ぐ.電子は磁力線に巻き付きながら往復運動を 行い, ECR 領域を通過するたび加熱されて徐々に中性粒子 の電離に必要なエネルギーを得て,推進剤ガスである Xeを 電離し、プラズマを生成する.グリッド支持リングと呼ぶ、 グリッドをネジ止めするためのコンポーネントにより,放電 室に接続された3枚のグリッドが生成されたプラズマから, イオンを選択的に引き出す.印加電圧はスクリーングリッド - が 1500V, アクセルグリッドが-350V, ディセルグリッドが 接地電位であり、おおよそ 2kV での電位差でイオンは静電 加速される.引き出されたイオンは、スラスタ外部に設置さ れた中和器によって中和され,安定なビームとして推力に寄 与する. 中和器はまた、イオン引き出しにより宇宙機の帯電 を防ぐ役割も担っている.

はやぶさ初号機においては、ガス導入部は導波管底部のみで

あったが、はやぶさ2ではその導入方法が見直され、導波管 底部と磁石間の2箇所から導入されている.



Microwave control

図1 マイクロ波放電式イオンスラスタµ10の概略図

2.2 実験環境 実験は JAXA 相模原キャンパス内にあるイ オンスラスタ実験用真空チャンバにおいて実施した.この真 空チャンバは直径 2m, 全長 5m の円筒形メインタンクに, 直径 80cm の 2 つのサブタンクが接続された構造となってい る.メインタンクはクライオポンプ4台により常時 2.0×10-5Pa 程度の高真空に保たれている.イオンスラスタはサブタ ンクに設置されており,ロータリーポンプとターボ分子ポン プにより粗引きの後,メインタンクに接続されて十分高真空 状態で実験が可能となる.

2.3 放電室長の変更 本研究では,パラメータとして放電室 長を変更した.具体的には、グリッド支持リング長さをノミ ナルよりも短くすることで、相対的に放電室の長さを変更す る.図2に今回用いたグリッド支持リングの写真を示す.こ のグリッド支持リングはノミナルから-5mm 短いものとなっ ている (ショートリング). これより短いパラメータでの実 験は、半径方向の形状の制約のために大幅な設計変更が必要 となるため、今回は実施していない. 放電室長は、ショート リングと放電室の間に図 3 に示すようなアルミスペーサー を挟むことで変更する. それぞれ 5mm と 10mm のアルミス ペーサーであり、5mm 刻みで最長+15mm まで変更が可能で ある. 今回実験を実施したのは-5mm, 0mm, +5mm, +10mm の4パターンについてである.推進剤ガスは、はやぶさ相当 の導波管導入のみの場合と、本研究室で最大のビーム電流を 引き出せたガス分配比である、導波管:放電室が 1:10 の場 合で行っている⁷⁾. 投入マイクロ波の周波数は4.25GHz, 投 入電力は 34W で一定とし, 整合は行っていない. 実験では ディセルグリッドと中和器は用いず,イオン源単体で作動を させた. 各放電室長に関して, ガス流量 1.0sccm~3.5sccm(1.0 sccm=0.098 mg/s) の範囲で流量と引き出しビーム電流の関係 を計測した.



図2 ノミナル支持リングと短グリッド支持リング



図3 延長用追加リング

2.4 ビームプロファイルの取得 上記の放電室長変更実験 において、同時にイオン源 20mm 下流におけるビーム プロファイルを取得した.計測には、表面を平らにな るように研磨した直径 1mm のモリブデン線の平面プ ローブを用いた.このプローブをリニアアクチュエー タによって直径方向に掃引する.ビームプロファイル の測定点は、各実験条件におけるビーム電流が最大を 取る点と、流量が 1.0,1.5,2.0,2.5sccm の4 点において測 定をした.

3. 結果

図4に導波管導入時の流量と電流の関係を,図5に分配導入時の流量と電流の関係をそれぞれ示す.また,夫々におけるピーク電流値を表2に示す.導波管導入の場合はグリッド支持リング高さがノミナルの場合に最大電流をとり,それ以外の位置ではピーク電流が下がるような傾向を示している.これに対して,分配導入においては,グリッド支持リングの高さが低くなるにつれて流量ピークが増大していることが読み取れる.また,どちらの場合においても+10mmではプラズマは点火が不可能であった.

また,電流がピークを取る点におけるビームプロファイ ルの計測結果を図6に,同流量におけるビームプロファイ ルの計測結果をそれぞれ図7~10に示す.グラフにおいて は,色は図5と対応させてある.ビームプロファイルは2 つの山をもつM字型をしている.低流量において顕著な差 は見られなかったが,流量が大きくなるにつれて山付近に 差が生じた.グリッド位置が低いほど,半径方向外側にピ ークが来るようなビームプロファイル形状となった.



図4 導波管導入時の流量電流特性





	Maximum b	Maximum beam current, mA		
	Waveguide inlet	Distribution inlet		
-5 mm	124.9	195.8		
0 mm	139.8	185.7		
+5 mm	134.8	173.8		











図10 2.5sccm におけるビームプロファイル

4. 考察

グリッド位置変更によりビーム電流が増加したことに関 して考察を行う. 導波管導入時はグリッド高さの変更による ビーム電流増加は見られなかった.これに対して、分配導入 においては顕著な違いが見られた.これは先行研究で示され ているように, 分配導入時は導波管内のプラズマ密度が上昇 しづらく,磁石間で効率的にプラズマ生成が行われているた め、グリッド位置変化による引き出し電流への影響が大きい と考えられる. すなわち, よりプラズマ密度の大きい部分か らの引き出しが可能となったため、最大ビーム電流の増加が 見られたもとの考えられる.これは、同一流量でのビームプ ロファイルの計測結果からも読み取れる. 流量を上げていく につれて, ビームプロファイルのピーク値が大きくなってい ることがわかる.山の位置は図 11 に示すように ECR 領域に またがって存在している.この部分におけるピーク値の増加 は、ECR 領域でのプラズマ生成が効率的に行われていると 考えられる.加えて、図6に見られるように、グリッド位置 が上流に動くに従い, ビーム電流密度が大きい部分が半径方 向外側に移動している. 実引き出し電流は引き出し面積に影 響されるため、より外側部分にビーム電流密度ピークが来る ことで密度分布の山の領域が外側に広がり、より大きな面積

での引き出しが可能となる.

グリッドの位置によってビームプロファイルの形状が変 化することは、磁力線とグリッド位置の関係によるものと考 えられる.電子は磁力線に巻き付きながら往復運動を行うた め、ECRによる下流側の有効加熱領域は、グリッドに接する 磁力線上までとなる.表3にグリッドと磁力線が接する位置 と、ビームプロファイルのピーク位置の関係を示す.磁力線 接触位置は、図11の磁場計算結果から読み取ったものであ る.これによると、磁力線接触位置とビーム電流密度のピー ク位置に相関が見て取れる.有効加熱領域が外側に広がった 影響がビームプロファイルの形状に変化を与えたものと考 えられる.



図11 放電室内部の磁場計算結果

表 2	磁力線接触	位置と	ビー.	ム電流密度	Ľ°−	-ク	位置	の関係	係
-----	-------	-----	-----	-------	-----	----	----	-----	---

	Contact position of	Position of
	magnetic lines of force	current density peak
-5 mm	30	28
0 mm	28	26
+5 mm	26	24

5. 結 言

本研究により,投入資源を変更することなく最大ビーム電流を増加させることに成功した.はやぶさ2と比較すると 12%の性能向上となった.更に,放電室内部磁場とビーム電流との関係に指針を見出すことができた.目標となる 200mA級にはおよばないが,今後の再設計によりさらなる ビーム電流の増加が期待できるものと思われる.

本研究は日本学術振興会特別研究員奨励費 16J08096 の助成 を受けたものである。ここに謝意を示す。



- 國中均:無電極マイクロ波放電式イオンスラスタの研究・開発,日本航空宇宙学会誌,Vol.46, No.530(1998), pp.174-180.
- 2) 細田聡史, 國中均: イオンエンジンによる小惑星探査機 「はやぶさ」の帰還運用, Journal of Plasma and Fusion Research, Vol.86, No.5(2010), pp282-292.
- 3) Bassner, H., Berg, H. P. and Kukies, R.: Recent Results on Qualification of the RITA Components for the ARTEMIS Satellite, 28th AIAA/SAE/ASME/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA1992-3207, 1992.
- 4) Gray, H., Smith, P. and Fern, D. G.: Design and Development of the UK-10 Ion Propulsion System, 32nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, AIAA 96-3084, 1996.
- Goebel, D. M. and Katz, I.: Fundamental Electric Propulsion, JPL Space Science and Technology Series, Wiley, New Jersey, 2008.
- 6) Notarantonio, A., Killinger, R. and Amorosi, L.: Ion Propulsion System Saves ARTEMIS Satellite, IAC-03-S.4.01, 54th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation, the International Academy of Astronautics, and the International Institute of Space Law, Bremen, Germany, 2003.
- 7) 月崎竜童,山本雄大,細田聡史,西山和孝,國中均:マイクロ波放電式イオンスラスタにおける放電室分割による推進性能への影響,日本航空宇宙学会論文集,Vol.65,No.1,2017, pp.17-20.